

第56回 X線分析討論会 講演募集

主催: (公社) 日本分析化学会 X線分析研究懇談会

共催: 大阪市立大学

協賛: (公社) 他

会期: 2020年10月28日(水), 29日(木)

会場: 大阪市立大学学術情報総合センター10階大会議室および研究者交流室
(大阪府大阪市住吉区杉本3-3-138)

討論主題

1. X線分析による材料解析とその応用展開
2. X線イメージングおよび顕微分析
3. X線検出器開発と新規分析法への展開
4. 表面分析
5. X線吸収分光法と電子分光 (XAFS、EELS)
6. その他

講演申込期間: 2020年7月1日(水)~7月31日(金)

・講演内容は未発表のものに限ります。

講演要旨受付期間: 2020年8月4日(火)~9月11日(金)

事前参加登録期間: 2020年9月1日(火)~10月9日(金)

・参加登録料は、以下の通りです。

一般予約 4,500円(会員), 5,000円(非会員)

一般当日 6,000円(会員), 6,500円(非会員)

学生予約 2,000円, 学生当日 3,000円

詳細については、第56回 X線分析討論会ホームページ(<https://xbun.jsac.jp/conference/no56.html>)をご覧ください。

連絡先: 吉田朋子・山本宗昭

〒558-8585 大阪府大阪市住吉区杉本3-3-138 大阪市立大学人工光合成研究センター

Tel: 06-6605-3627 Fax: 06-6605-3627 E-mail: tyoshida@osarina.osaka-cu.ac.jp